



论证专家签到表

项目名称: 西安工业大学直写光刻设备采购项目

项目编号: SZT2024-SN-SC-ZC-HW-1223

论证时间: 2024年11月19日

工作单位	职务	电话	签到
西安理工大学	高工	13065419690	胡明志
中国兵器工业第212研究所	高工	13991250023	武波
西安工程大学	副教授	18629085252	高西林

单一来源采购专家论证意见表

省级一级 预算单位	西安工业大学			
使用单位	西安工业大学			
项目名称:	西安工业大学直写光刻设备采购项目			
项目金额	¥9,800,000.00			
专家论证 意见	<p>本项目是为了科研需求,要求对于 台阶总高度高抗小于4096纳米,目前 只有Raith Laser Systems B.V.光刻设备, 型号Picomaster ATZ-200满足参数 要求,故同意采用单一来源方式采购。 推荐由该供应商在中国唯一总代理 经销商,硕万(上海)半导体科技 有限公司为其唯一的供应商。</p>			
	专家姓名	高西林	职称	副教授
	工作单位	西安工程大学		

单一来源采购专家论证意见表

省级一级 预算单位	西安工业大学			
使用单位	西安工业大学			
项目名称:	西安工业大学直写光刻设备采购项目			
项目金额	¥9,800,000.00			
专家论证 意见	<p>本设备要求台阶总高度$\geq 4096\text{nm}$, 台阶高度刻 备精度$\geq 2\text{nm}$(即友度阶数≥ 2048阶), 国际 进口设备中只有荷兰 Raith Laser Systems B.V 的 PicoMaster ATE-200型直写光刻设备满 足要求; 其国内唯一代理商一砂万(上海) 半导体科技有限公司负责该产品销售和售后 服务, 同意该项同采用单一来源方式由 一砂万(上海)半导体科技有限公司供货。</p>			
	专家姓名	胡明星	职称	高工
	工作单位	西安理工大学		

单一来源采购专家论证意见表

省级一级 预算单位	西安工业大学			
使用单位	西安工业大学			
项目名称:	西安工业大学直写光刻设备采购项目			
项目金额	¥9,800,000.00			
专家论证 意见	<p>学校拟采购的直写光刻设备主要技术要求目前全球只有一家荷兰供应商 Raith Laser Systems B.V 公司的 Picomaster ATE-200 产品能满足灰度阶数4096阶的要求是唯一一家。</p> <p>矽万(上海)半导体科技有限公司是荷兰光刻设备厂家在中国国内的总代理,该设备只能从这家公司进行采购和在国内进行服务,具有唯一性,符合单一来源采购的相关法规。</p> <p>同意该设备做为单一来源进行采购。</p>			
	专家姓名	武波	职称	高工
	工作单位	中国兵器工业第212研究所		

单一来源采购专家论证综合意见表

省级一级 预算单位	西安工业大学
使用单位	西安工业大学
项目名称:	西安工业大学直写光刻设备采购项目
项目金额	¥9,800,000.00
专家论证 意见 同意	<p> 本项目是为了科研需求,要求技 术参数台阶总高度要求不小于4096纳米。 目前只有荷兰供应商Rath Laser Systems B.V.的PicMaster A/E-200型 直写光刻设备能满足需求。 故同意采用单一来源方式采购。 推荐由该供应商在中国的唯一总代 理经销商:矽万(上海)半导体科 技有限公司为其唯一的供应商。 </p> <p> 专家签字: 高西林 武波 胡明星 </p>